

備品名	露光装置	備品番号	79204	概要
(メーカー/型式)	共和理研			<設備機器の用途等詳細> 半導体デバイスの試作の際に光を照射して焼付ける機器
	K-400、PS-100			<設備機器の特徴等>
購入日	昭和59年12月10日			
購入金額	5,080,000円			
(内訳)				
<構成機器名称>			<型式>	<機器の写真等>
				
	現状			
<設備機器の状態>				
	・故障中：導入から30年以上経過して故障しており、所望の精度が得られず修理不能である。			
	・1000×600×1300			
	問い合わせ先			
	産業科学技術センター 電子・情報担当 後藤和弘 TEL：097-596-7100			

備品名	マスクライナー	備品番号	79182	概要
(メーカー/型式)	ミカサ (株) MA-20			<設備機器の用途等詳細> 半導体デバイスを試作する機器 <設備機器の特徴等>
購入日	平成9年10月31日			
購入金額	13,520,178円			
(内訳)				
<構成機器名称>		<型式>		<機器の写真等>
現状				
<設備機器の状態>				
・故障中：導入から20年以上経過して故障しており、正常に稼働せず修理不能である。 ・900×800×1400 (cm)				
問い合わせ先				
産業科学技術センター 電子・情報担当 後藤和弘 TEL：097-596-7100				

備品名	マシニングセンター	備品番号	78726	概要
(メーカー/型式)	東芝機械		VMC-45	<設備機器の用途等詳細> CADなどで設計した部品をプログラムにより機械加工を行い、製作する装置
購入日	昭和63年1月13日			<設備機器の特徴等>
購入金額	17,715,000円			
(内訳)				
<構成機器名 <型式>				<機器の写真等>
				
現状				
<設備機器の状態>				
				<ul style="list-style-type: none">・故障中：導入後30年以上が経過し、故障しており起動しない。・2000×3000×2000 (cm)
問い合わせ先				
				産業科学技術センター 機械担当 水江宏 TEL：097-596-7100

備品名	真空凍結乾燥機	備品番号	78943	概要
(メーカー/型式)	日精 (株) RLE-203			<設備機器の用途等詳細> 食品、生物を乾燥する機器 <設備機器の特徴等> 減圧状態で水分を除去するため、試料を高温にさらすことなく、高品質な乾燥物に仕上げることができる。
購入日	昭和62年11月30日			
購入金額	6,880,000円			
(内訳)				
<構成機器名称>		<型式>		<機器の写真等>
				
	現状			
<設備機器の状態>	・故障中：経年劣化により真空チャンバーを構成する部品の変形等により真空引きに時間を要する状態となっていたほか、棚板を加熱するためのヒーターの一部が運転中に断線・焼損し、棚加熱機能を使用できなくなっている。 ・1350W×1400D×1750H (cm) 600kg ・フロン含有：R502 5kg ・アスベスト含有の可能性：有り			
	問い合わせ先			
	産業科学技術センター 食品産業担当 江藤勸 TEL：097-596-7100			